

メールアドレスの変更について



ログイン

詳細はクリック

機器レンタルサービス 始めました

(平成31年3月まで無料)

センターからのお知らせ (機器レンタルサービス)

サーマルサイクラー

大型プリンター 利用 | 分析機器 予約 | 廃液 利用 | CRIS 化学物質 管理システム | 研究機器 データベース

良く使う項目 | 各種申請書 Application | カードキー申請 Keycard Application | 各組織案内 | 機器分析施設 Instrumental Research | 環境安全施設 Environmental Research | R I 施設

ログイン

ログインID

パスワード

ログイン キャンセル

パスワード再発行

- センターからのお知らせ
- 【報告：学内限定】2018年 研究機器ニーズ調査結果
 - 【報告：学内限定】研究基盤センター利用者アンケート結果
- 機器分析施設からのお知らせ
- 【学生実験等対象】機器利用料の免除に関して (2018年4月～適用)
 - 【学内限定】機器利用料の改訂について (2018年4月～適用)
 - 新規導入分析機器のお知らせ(水分計、Nanodrop)
 - 共用機器の紹介(農学部)
- 化学物質管理室からのお知らせ

@RyukyulRCさんのツイート

琉球大学研究基盤センター @RyukyulRC

【研究セミナー】高精度胎土分析による土器研究の新展開
日時：12月25日(火)
13:30～14:15
場所：理系複合棟321室
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/index.php?key=...

平成30年度 研究セミナー 学内・学外対象(無料)

高精度胎土分析による土器研究の新展開

日時：平成30年12月25日(火)

(1)研究基盤センターのHPにアクセスして、右上の”ログイン”をクリックすると別ウィンドウが中央に表示されるので、ログインIDとパスワードを入力してログインします。

※研究基盤センターHP
<http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>

※ログインIDとパスワードは、カードキー登録時に付与したものです。わからない場合はセンターまでご連絡ください。

除湿精製水に関するお知らせ ※詳細はクリック



除湿精製水 提供いたします

蒸留水とほぼ同等
一部の学生実験などで、ご利用頂いています

センターからのお知らせ

(2)右上の"管理"をクリックすると別ウィンドウに切り替わります。

大型プリンター利用
 分析機器予約
 廃液タンク利用
 課金システム (学内限定)
 CRIS 化学物質管理システム
 研究機器データベース

良く使う項目

各種申請書 Application

カードキー申請 Keycard Application

各組織案内

機器分析施設 Instrumental Research

環境安全施設 Environmental Research

R I 施設

◆ 新着情報

検索

センターからのお知らせ

- ※ 【報告：学内限定】2018年 研究機器ニーズ調査結果
- ※ 【報告：学内限定】研究基盤センター利用者アンケート結果

機器分析施設からのお知らせ

- ※ 【学生実験等対象】機器利用料の免除に関して (2018年4月～適用)
- ※ 【学内限定】機器利用料の改訂について (2018年4月～適用)
- ※ 新規導入分析機器のお知らせ(水分計、Nanodrop)
- ※ 共用機器の紹介(農学部)

化学物質管理室からのお知らせ

◆ サイト内検索

検索

@RyukyulRCさんのツイート

【研究セミナー】高精度胎土分析による土器研究の新展開
日時：12月25日(火)
13:30~14:15
場所：理系複合棟321室
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/index.php?key=...

平成30年度 研究セミナー 学内・学外対象(無料)

高精度胎土分析による土器研究の新展開

日時：平成30年12月25日(火)
13:30~14:15



会員情報



会員情報: [X]

会員情報 | 参加ルーム | アクセス状況 | レポート

IRC ゲスト専用ページへ

クリックすると編集できます。

カーソルを当てたとき、背景色が変わる項目が編集可能な項目です。

カードキーNo	10000	作成日時	2016/05/02 08:35:01
パスワード*	*****	作成者	泉水 仁
受付ID		最終更新日時	2019/01/11 10:56:48
登録者氏名	研究基盤センター 一般ユーザー	最終更新者	研究基盤センター 一般ユーザー
登録者氏名ローマ字*	CRAC General	パスワード変更日時	2016/05/02 08:35:01
所属学部	研究基盤センター	最終ログイン日時	2019/01/11 10:50:04
所属学科		前回ログイン日時	2019/01/11 10:42:31
年次・職名	C-RAC ゲスト	コメント欄	ログインIDとパスワードは同じです
メールアドレス*	<input type="text"/>		
電話番号			
利用目的			
ログインID	10000		
経費負担者氏名*	研究基盤センター		
経費負担者フリガナ			
権限	一般		
状態	利用可能		
タイムゾーン	(GMT+9:00) 東京、大阪、札幌、ソウル、ヤクーツク		
言語	日本語		

(3)左側の“会員情報”を右上の“管理”をクリックすると別ウィンドウに切り替わります。“会員情報”タブ内にある“メールアドレス”をクリックすると変更できます。変更したら右上の“×”を押し、下記いずれかの操作を行ってください。

- ・管理終了：ログインした状態で研究基盤センターHPへ移動します。
- ・ログアウト：ログアウトした状態で研究基盤センターHPへ移動します。
- ・ブラウザを閉じる：ログアウトして終了します。